2016年度ラウンドテーブル・テーマについて（案）

（１）テーマ

「新生技術対応ビジネスインフラについて」

（２）開催時期

2017年1月18日（水）

（３）開催場所

機械振興会館　5階　5S-1会議室

（４）参加人数

20名程度

（５）議論のポイント

1. ビジネスを取り巻く新生技術の動向　10:00~12:00

IOT/第４次産業革命（有識者候補　日本情報経済社会推進協会：坂下哲也）

FinTech（有識者候補　クラウドサービス推進機構　松島桂樹）

事例（SIPS会員 ：小島プレス工業　兼子邦彦）

1. 新生技術に対応したビジネスインフラのあり方　13:00~16:00

共通辞書（CCL）インフラの拡張（SIPSフレームワーク）

・レジストリ技術

・インダストリ4.0の参照モデルとの比較

中小企業のIOT

金融JIT(必要な資金を、必要な時に、必要なだけ供給する仕組み)

* SIPS会員より提言＋討議

1. 新ビジネスインフラへの提言　16:00~17:00

* フリー・ディスカッション

1. 懇親会　17:30~

以上